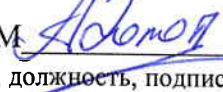


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

(наименование дисциплины)

Направление подготовки (специальность)	28.03.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника»
Направленность (профиль) подготовки	Нанотехнологии и микросистемная техника
Цель освоения дисциплины	Приобретение студентами знаний об элементах микросистемной техники, характеристиках, особенностях применения и технологических процессах их изготовления.
Общая трудоемкость дисциплины	5 зачетных единиц, 180 часов
Форма промежуточной аттестации	Экзамен
Краткое содержание дисциплины:	<ol style="list-style-type: none">1. Параметры и характеристики микроэлектромеханических систем2. Элементы микроэлектромеханических систем3. Сенсорные компоненты микроэлектромеханических систем4. Актюаторные элементы микроэлектромеханических систем5. Технологические процессы производства микроэлектромеханических систем

Аннотацию рабочей программы составил доцент каф. ФиПМ  Золотов А.Н.
(ФИО, должность, подпись)

«30» августа 2021 г.